

**科学研究**[研究室](#)[获奖](#)[论文](#)[专著](#)[专利](#)**2015年专利**

发布人: 王亚明 发布时间: 2016-03-20 浏览次数:658

1. 贾德昌, 田卓, 叶书群, 段小明, 杨治华, 周玉. 一种以纳米硅溶胶为烧结助剂热压制备的氮化硼基透波复合材料及其制备方法. 授权专利号: ZL201410186383.6
2. 王胜金, 贾德昌, 庄艳丽, 张培峰, 刘仁, 周玉. 一种多孔BN/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>复合陶瓷封孔层的制备方法. 授权专利号: ZL201410031875.8
3. 杨治华, 梁斌, 贾德昌, 段小明, 王胜金, 周玉. 非晶高硬的硅硼碳氮陶瓷材料及其制备方法. 授权专利号: ZL201310625253.3
4. 杨治华, 贾德昌, 胡成川, 段小明, 王胜金, 梁斌. 硅硼碳氮锆陶瓷复合材料及其制备方法. 授权专利号: ZL201310625254.8
5. 柯华, 张洪军, 张利伟, 莫然, 王文, 贾德昌, 周玉. 一种包覆结构的磁电复相陶瓷的制备方法. 授权专利号: ZL201310572199.0
6. 叶枫, 刘仕超, 高晔, 张标, 刘强, 林少杰. 一种水基流延成型制备致密氮化硅陶瓷材料及致密异形氮化硅陶瓷材料的方法. 授权专利号: ZL201410160590.4
7. 魏大庆, 周睿, 成夙, 周玉. 一种具有抑菌作用的双级孔微弧氧化生物涂层的制备方法. 授权专利号: ZL201310033809.X
8. 魏大庆, 周睿, 成夙, 周玉. 两步法制备具有宏观多孔微弧氧化涂层的方法. 授权专利号: ZL201310034007.0
9. 魏大庆, 周睿, 成夙, 周玉. 三步法制备双级孔隙微弧氧化陶瓷涂层的方法. 授权专利号: ZL201310033724.1
10. 魏大庆, 周睿, 成夙, 周玉. 一种钛表面疏水微弧氧化生物涂层的制备方法. 授权专利号: ZL201310034010.2